



京都大学  
本部構内設備サポート拠点  
MaCBES – Main Campus Base of Equipment Support



京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点



iCeMS解析センター

# 2026年度第1回施設見学会

今年も  
新機器が！

え？

こんな機器があるの！？

こんなことができるの！

- # AFM
- # SEM/TEM
- # ゼータ電位
- # 3Dプリンタ
- # 分光エリプソ
- # 電子回折解析
- # ガス吸着試験
- # オルガノイド
- # 固体・液体NMR
- # ナノインプリント
- # 超高解像ライブイメージング
- # フォトリソグラフィ/エッチング

2026年4月16日(木) 13:00~など (使用言語：日本語)

集合場所：総合研究1号館119号室 (建物No.32)

If you wish to visit us in English,  
please contact us at the e-mail address below.  
We will figure out a way another day.

京都大学本部構内設備サポート拠点 (MaCBES) は京都大学に5つある設備サポート拠点の内の1つです。本部構内で高等研究院物質-細胞統合システム拠点(iCeMS解析センター)および学際融合教育研究センターナノテクノロジーハブ拠点ユニット(ナノハブ拠点)が部局の枠組みを超えて連携することで、多分野・未踏学問領域への対応に資する研究を、**学内外を問わず**、支援しています。例えば、ナノレベルのテクノロジーを駆使して分子から器官までの各レベルにおける生命現象を解明し、疾病の治療や再生医療に資する**生命科学、物質科学、マイクロ・ナノ工学**およびそれらの**融合研究**が行える最先端機器等が揃っています。そんなMaCBESの施設を実際に見て頂く、施設見学会を実施します。

右の2次元バーコードからGoogle Formにアクセスし、下記4つのコースから、各自希望するコースを選択してお申し込みください。(参加希望者1名ずつ入力のこと。時刻の異なる複数コース申込可。各回先着順定員まで申し込み可。当日、空きがある場合は、飛び入り参加可。)



<https://forms.gle/aYeuM98vsewFC7id7>

申込最終締切：  
2026年4月15日(水) 正午

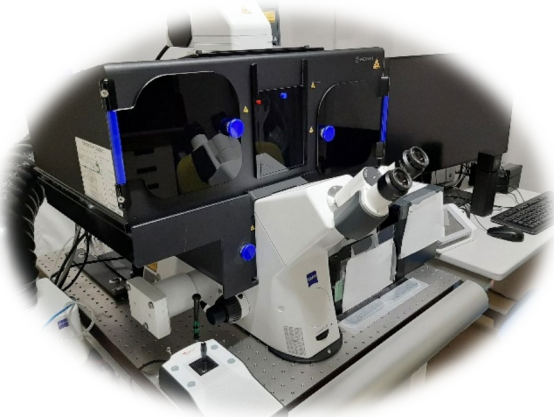
## <iCeMS解析センター見学>

- A**：全般 (最初にスライドでMaCBESの概要を紹介した後、iCeMS解析センターの施設全体を広く回ります。各分野の機器をじっくり見たい方は、B, Cコースに参加してください。)
- B**：超解像光学顕微鏡 (Zeiss-iCeMS Innovation Core)
- C**：マテリアルズ解析機器 (RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core : micro ED、吸着装置等)

## <ナノハブ拠点見学>

- D**：微細加工装置 (半導体、MEMS、光学素子等マイクロ・ナノ構造体形成装置)

各回定員 (人数)	13:00~	14:00~	15:00~	16:00~
Aコース (100分間)	10	-	10	-
Bコース (45分間)	5	5	5	5
Cコース (45分間)	8	8	8	8
Dコース (45分間)	-	8	-	8



MaCBES概要や利用方法に関しては、こちらの動画をご覧ください。

<https://machbes.kufsc.kyoto-u.ac.jp/video.php?id=16>

【本施設見学会に関するお問合せ】

TEL: 075-753-9863

E-mail: [info\\_ac@icems.kyoto-u.ac.jp](mailto:info_ac@icems.kyoto-u.ac.jp)